レギュラトリーサイエンス学会 学術大会 参加者各位

秋涼の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、去る9月6日、7日に開催しました第9回レギュラトリーサイエンス学会学 術大会には、約550名という多くの皆様にご参加を頂き、成功裡に終えることが 出来ましたこと、衷心より感謝申し上げます。

大会長特別企画シンポジウムでご講演を頂いた片岡一則先生(公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノイノベーションセンター長)、中山譲治先生(日本製薬工業協会会長)、藤原康弘先生(医薬品医療機器総合機構理事長)には厚く御礼申し上げます。また、12件のシンポジウム、13件の一般口演、28件のポスター発表における座長、演者等をお勤め頂いた方々に深く感謝申し上げます。

今回の学術大会は、「レギュラトリーサイエンスの深化に向けて」というテーマで開催させて頂きました。2日間の大会を通じ、会員の方々が日々取り組んでおられる課題の解決ならびに会員相互の連携強化の助けとなるとともに、レギュラトリーサイエンス研究の促進に貢献できたとすれば望外の喜びです。

また、今回の学術大会の運営については、行き届かない点も多々あったかと存じます。この場を借りて、お詫び申し上げます。

最後に、皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申し上げますとともに、引き続き、当学会へのご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げて、略儀ながら私からの御礼の挨拶とさせて頂きます。

レギュラトリーサイエンス学会 第9回学術大会 大会長 奥田 晴宏